

平成 29 年 6 月 16 日

東京粉体工業展委員会/
正副委員長、粉体技術総覧小委員会 委員各位

(一社)日本粉体工業技術協会
東京粉体工業展委員会
粉体技術総覧小委員会 主査 榎野利光

平成 29 年度第 1 回（通算第 1 回）粉体技術総覧小委員会
開催のご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は、当協会の事業につきまして格別のご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、平成 29 年度第 1 回委員会を下記の通り、開催致します。ご多用中恐縮に存じますが、ご出席下さいますよう御案内申し上げます。

敬具

記

日 時：平成 29 年 7 月 10 日（月） 15：00～17：00

場 所：東京事務所階上 種苗会館 6F 会議室

議 題：

- 1.粉体技術総覧 2018/2019 の内容について
- 2.スケジュールと作業分担について
3. その他

以上